# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(54) RESIN SEALED SEMICONDUCTOR DEVICE

(11) 63-233555 (A) (11) 63-233555 (A) (43) 29,9,1988 (19) JP (21) Appl. No. 62-65715 (22) 23,3,1987

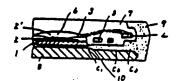
(71) TOSHIBA CORP (72) SHINJIRO KOJIMA

בי.

(51) Int. Cl'. H01L23/30.H01L23/34

PURPOSE: To prevent an air gap from occuring between a heat dissipation fin and a first seal part, in a double-molded type resin sealed semiconductor device. by gradually reducing the distance between the first resin seal part and the planar heat dissipation fin toward the bed part of a lead frame.

CONSTITUTION: A semiconductor element 2 is mounted on a bed part 1, which is the conductive metal plate of a lead frame. A pad 2 and an inner lead terminal 3 or 4 are connected with a thin metal wire 5. After the thin wire 5 is covered with an encapping agent 6, a first resin seal part 7 is formed. At this time, the seal is performed so that the rear surface of the bed part 1 is exposed. The bed part 1 and a planar heat dissipation fin 8 are arranged in a metal mold with a slight gap C, being provided. A second resin seal part 9 is formed. Here, gaps C, and C, are formed between the seal part 7 and the fin 8 so that the flow path of the second resin is gradually reduced toward the gap C1. Since the gap C, is excellently filled with the second resin, voids do not remain, and the heat dissipation characteristic becomes excellent.



### ①日本国特許庁(JP)

⑩特許出限公開

## @公開特許公報(A)

昭63-233555

@Int\_Cl\_4

知別記号

厅内整理番号

母公開 昭和63年(1988)9月29日

H- 01 L 23/30

B-6835-5F B-6835-5F

等査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称 街脂封止型半導体装置

> **20**75 取 昭62-65715

母出 即 昭62(1987)3月23日

伸次郎

神奈川県川崎市幸区小向東芝町 1 株式会社東芝多摩川工

場内

①出 駅 人 株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

④代 理 人 弁理士 井上 一男

#### 1. 見明の名称

胡荔乡止型牛等体整理

#### 2. 特許請求の報告

毎曜住倉区を長回にマウントする半年は男子と、 この周囲に配置する遊館をもつり一ド館子と。こ. のリード電子と前記半部体表子間を展開する金属 職業と、この金属機能及び放記年期体景子を増設 し前記録地位会展板の裏面を背出して対止成形す 5 第 1 の状態対止部と、許記等性性全域板の基準 と低かな距離を、維持して対向配置する低状の数 熱フインと、この値かな質量をうめ数記憶状の放 無フインの裏面を質出し質記第1の質質対止部を 含めて対止成形する第2の複雑対止肌とをもつ機 既対止型半導体装置において、

群記 転状の放射 フインと専電性金属板裏面節の差 羅を最小とし、教を放発フィンと男1の智賀対止 部間の発覚、数記念医療就を提供する的記りード 継子に対応する第1の智慧対止部と許収板状の数 思フィンはの英雄を承衣庁大することを特徴とす

D. 被取对止型半层体监狱。

#### 3. 見明の詳細な説明

(発明の目的)

#### (産業上の利用分質)

本見明は複形対止翌年編件装置の改良に係るも ので、特にトランジスタアレイ、SCR アレイ等の パワーモジュールや、パワートランジスをなび にパウーSSOR等の高出力半導体製造に適用する二 まにモールドを跨した半年体験質に関するもので

#### (位果の対域)

最近の半等体質館には単一の半導体条子で構成 するものの外に、複数の半単体銀子ならびに付ば 8888~ 化としたモジュールタイプも多用を れており、その放船位を収着するのにはリードフ レームにマウントした半導体質子と共に放熱フィ ンもトランスファ政形する方はが採用されている。 このようなモジュール製品では複数の早期体験 テモマウントする寸包の大きいリードフレームを 用いるため複数対止政形工指中に得難して、放熱

フィンとリードフレームのベッド保定支援が共常 に狭くなったりだけられることがある。

このために、複数対止(トランスファモールド) 工程を複数回に分けて実施する方式が位用されて おり、リードフレームのベッドと意思フィン間の 死間を所望の値に維持できるので、放無性の改善 に投立つところが大きい。

第16間によりこの二重モールド方式を設防する。 第10回は二重モールドを知した製品の新面包。こ の構造を得るには第1の世段対比を終えた政形品 Aを、リードフレームのペッド名20萬面と放発フ イン21を促かな逆蔵を係って金属内に配置鉄第一 の複類対止は22と同様なエポキシ装罪によって対 止成形を行って第二の複類対止部23を設ける。

この二重モールド方式の結果、ベッド第20にダ イボンディングした羊鹿体養子24ならびにリード フレームのリード電子25を装除する金圧器線26等 が複数すると共に、放無フィン21の一面はこの封 止製癖と連続して表面を形成する。

(免明が解放しようとする問題点)

にマウントした半年体景子と電気的技績を図るべ く信息した金魚編纂にはリード電子を連絡しこれ に対応する第1の概念対止部と複状放動フィン間 の复題とを順次増大する手法を採用する。

#### (作用)

このように本見明では座めて狭い保城に克坂す る複胞複数延鋒を取改線小するように配慮してい るので、入り易く使ってエアポイドの発生を防止 して、複数対止監禁基件装置に必要な概要性なら びに熱放散性を確保したものである。

第1個万里第9個に本見明の実施例を存述する が。従来の技術器と繁殖する犯数が都会上一個に あるが、新書号を付して政明する。

この実質例は早期はま子6ケで構成する国第 (第5周) ももつ製造対止数半導体質製であり、 この各単単体 貫子をマウントするリードフレーム も豊然複雑な構造が必要となるが、その上面包を 第2頃に示す。

半端体質子 2 …はベッド部和ち延延性金属征[1

このような二盆モールド方式を適用した便能的 止髪半端体質質は飮途のように放発フィンと、半 異体象子をダイポンディングしたリードフレーム のベッド部間を僅かな距離とし、更にこの登録に 対止機能度を完成するので無数数性に係れた特徴 を持っている。これに反して、前名空間に対止値 耳が入りにくいためエアポイドが発生しやすい。 また。この原對止部の収昇に機能的装置を与える と、真要やエアギャシブが入り易い産点があり、 これが基で数無特性が劣化する。

本見明は上記欠点を除去する新葉な保証別止盤。 年毎年質量を提供することを言的とする。

#### (見切の保止)

(問題点を解決するための手段)

. 二室モールド方式を運用した製器対止型年降体 装置における低状の放無フインと、 リードフレー ムのベッド新即ち端電性金属板配を完成する第2 の複数対止的のエアギャップ等を解析するために、 この極めて狭い保証につながる拡伏の放無フィン と第1の被殴対止部間の距離と前記導電性金属板

…にマウントされているが、そのパターンは崔健 でありかつ健康が高いことが良く朽る。一方この リードフレームは第1回等に示すように興電性金 は低」…と内部リード増子部3ならびに後述する。 ように金属機能をポンディングする外部リード機 子部4の3部分の高さを置に具らせるように折金 げてこの毎年仕金属版 1 …を赴他の位置にする。

年春体菓子2… に致けるパッド2′と外部リー ド菓子も際には連常のポンディング性によって金 瓜屋前5も景域して電気的登載を思り。 これを上 ンキャップ刷6によって被指数公知のエポキン側 群によるトランスファモールド工程を舞して無し の病数対止終りを設ける。この結集単級体展子2、 内部外部リード電子3.4は、金属機能5とエン # ヤンブ剤 6 は堆設されるものの、 春年性金属を 1 …の裏面はこの病」の被症対止部で表面に対比 T&.

更に質出した確如性金屋板上に対して値かの延 群を作って延伏の放然フィンさを破除モールド用 金包内に致けて第2の収取対点数9を形成する。

この場合、低伏の放無フィン9と毎年性金属低1 間の発展 C。 <内部リード3に対応する第1の個 質別止却7と低状の放無フィン9間の距離 C。 < 外部リード4に対応する第1の複類対止部別止部の 状の放無フィン9間の変越 C。として解験複雑が 状の放無フィン9間の変越 C。として解験複雑が まれまいように配慮している。このは、に示すを がれまいように配慮している。に対の放無フィン の変に対している。このは対しなが は特するには第1世に示すように延びフィン 位置に対しているのがありませた。 がはまった。 のでするに対しているののできた。 がでしまい。 のにずしたのに対したののできた。 ではなが、 ではない。 のにずいるのに対した。 ではない。 のにずいるが一ト位置は C。 方向に致けて、 の通過を は好にする。

更にこの理監視器の使れに配慮した例が第3~4回、第6~9回であり、結果的には第2の複雜 対止記9が第1の複雜対止部7を終め付けて板状の放然フイン9と導電性全層板1回のエアーギャップを防止している。

この節4回は第2の複数対止節9形成を終え

対止部9に対して Under Cutの逆テーパであって アーボイドが発生し難い。従って半導体装置の封 好ましくは5。より好ましくは10。以上に対象す 総際性が安定して当訂圧男子が持られる効果がある。

この股部は半線体展子2の外債をほぼ四んで設けられているので、訂記 C。の変態を持つ場常性金額を1と拡伏の放無フイン8配に完成する第2の複類対止第9の使息性が改善されて、第1の複数対止便を終め付ける効果を発展する。

局第4回に示すように第1の複類対止部でが實出する面積は第1の複類対止部での投影面積の約50%が行ましく、簡単力を強めるために少なくすると C。爰無を所望の寸性に数めることができず、ポイドがはけずに延載不良となる。これは第2の初類対止部9成形時に C。爰無をもった解問が致から充填されてここでの観程圧が小さくなってかつポイドを提込み易いためである。

#### (兒明の効果)

この二葉モールド方式を採用した被応対止を生態体験整では低状放用フィンと第1の複数対止器 配に第2の複数対止用複数が光視され扱くで、エ Cvt 工程を対えた数別対止型学等は複数の上面思 であり第1及び第2の初覧対止記で、8が建設し て最低を形成しているが、この第1の制度対止部 つの外便に7。~7cの股部を形成している。第3個 イは、第1の便能対止部7を形成してから不要部 分を除去した成形品の平面医であり、これをA~ A誌に沿って切断した思が第3回口である。

この投影は、第2の被称列止飲りとの地名と及 くするために半導体数子の外便さい換えると選項 性金属板1…の中間位置に形成し、この成形に当 っては段節に相当する上型キャピティの成形型を 使用し、かつこの暴電性金属板1の裏面が終1の 機器列止部7の表面を下型キャピティの表面に他 母配置してトランスファモールド工程を実施して 得られる。

第6 図~第8 図は第4 図に示した B − B 、 C − C 、 D − D の多級に拾って切断した製品の新匠図であり、第1 の便器対止部7 の段部7a − 7dにエポキシ複数で表成する第2 の複数対止部9a − 9d が支援され、第7 図に示す象部テーバ7g は第2 の使能

り、しかもリード端子の自由版も位果より増す。 又厚さ2mの低状放然フインを使用して外形寸 徒が77(昭)×27(高)×7(厚)mである第4回の制

類別止型半導体装置を試表としてC。を 0.34mと すると、ピーク値としてAc 7kYを1分でクリアで ま、0.3mではAc4.9kY×1分をクリアした。

#### 4. 保証の簡単な技術

第1種は本発明の係る平穏体験室の資本を示す 新聞館、第2人はリードフレームの平型図の第3名 イは第1の複数対止後の状態を示す上面図、第3名 図のは第3個イをAーA線に沿って切断した際のの 図、第4個は本見明に係る平線体験のの 6人で第3個 は第4個の8ーB、CーC、DーDはに係るの切断に は第4個の8ーB、CーC、DーDをないの がいた新聞館、第9回は本見明に係る手間とである。

代理人 身理士 井 上 一 男

